# **ROBOT CONTROLLER**

Publication number: JP2000039911

Publication date:

2000-02-08

Inventor:

MORI NOBUHITO

Applicant:

MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD

Classification:

- international:

**B25J19/06; G05B19/18; G05B19/19; G05B19/4155; B25J19/06; G05B19/18; G05B19/19; G05B19/4155;** (IPC1-7): G05B19/4155; B25J19/06; G05B19/18;

G05B19/19

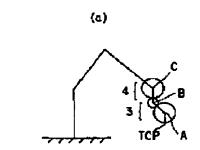
- european:

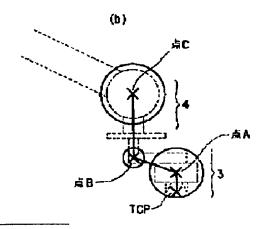
Application number: JP19980206051 19980722 Priority number(s): JP19980206051 19980722

Report a data error here

# Abstract of JP2000039911

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a robot controller which can check whether or not interference is caused without extremely limiting the strict positioning movable area of a work. SOLUTION: A robot hand part 3 is modeled with spheres having their centers at tip points A, B, and C and beams connecting the centers of the spheres, the movable area of the robot hand part 3 is set according to the shape of a box 5, and in the said movable areas, the movable areas of respective axes are further limited according to the positions and attitudes of the spheres and the beams.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公閱番号 特開2000-39911 (P2000-39911A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I			テーマコード(参考)
G 0 5 B	19/4155	G 0 5 B	19/403	T	3F059
B 2 5 J	19/06	B 2 5 J	19/06		5 H 2 6 9
G 0 5 B	19/18	G 0 5 B	19/19	M	
	19/19		19/18	D	

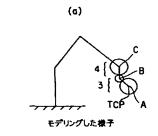
		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平10-206051	(71)出願人	000006105 株式会社明電舎
(22) 出顧日	平成10年7月22日(1998.7.22)	(72)発明者 (74)代理人 Fターム(参	東京都品川区大崎二丁目1番17号 株式会 社明電舎内

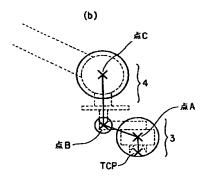
# (54) 【発明の名称】 ロポット制御装置

# (57)【要約】

【課題】 ワークの厳密な位置決め可動領域の極端な制 限なく干渉の有無をチェックできるロボット制御装置を 提供する。

【解決手段】 ロボットハンド部分3を端点A. B. C を中心とした球とこの球の中心どおしをつないだビーム とでモデル化すると共に上記ロボットハンド部分3の可 動領域を上記箱5の形状から設定し、上記可動領域内に あって上記球とビームの位置と姿勢から各々の上記軸の 可動領域を更に限定したものである。





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ロボットと物との干渉を防止するロボッ トの制御装置において、

ロボットハンド部分を球とこの球の中心どおしをつない だビームとでモデル化すると共に上記ロボットハンド部 分の可動領域を上記物の形状から設定し、

上記可動領域内にあって上記球とビームの位置と姿勢か ら各々の上記軸の可動領域を更に限定した、

ことを特徴とするロボット制御装置。

【請求項2】 上記ビームと上記物の形状の境界線との 10 交点を割り出し可動領域を更に限定したことを特徴とす る請求項1記載のロボット制御装置。

【請求項3】 上記ピームの太さと傾きとを加味して上 記可動領域を更に限定したことを特徴とする請求項1又 は2記載のロボット制御装置。

【請求項4】 ロボット作業中での経路上にて上記可動 領域のチェックを行なうようにしたことを特徴とする請 求項1、2又は3記載のロボット制御装置。

【請求項5】 上記可動領域移動中干渉領域への到達前 は、速度を制限して運転するようにした請求項4記載の 20 ロボット制御装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば箱内のもの をピッキングするときロボットと箱との干渉を防止する ロボット制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、教示されたとおりに動作するテ ィーチングプレイバック方式のロボットにおいては、教 行なうことができ、また自立型のロボットにおいても干 渉物がなければ問題はない。このことは、例えばピッキ ング作業を行なうに当っても同様であるが、対象となる ワークを位置決めしてピッキングしているので、干渉に ついて問題になることが少ない。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このピ ッキング作業ひとつをとっても、ワークの位置決め作業 は面倒であり、位置決めシステムの構成が複雑になると ークの位置決めを行なうことなく画像処理によってワー クの位置・姿勢を検出し、この結果によりロボットがビ ッキング作業を行なうこともあるが、この画像処理によ る場合には干渉防止のため可動領域を極端に制限してい tc.

【0004】本発明は、上述の問題に鑑み、ワークの厳 密な位置決めをせず仮に画像処理をするとしても、可動 領域を極端に制限しないように可動領域を定めるロボッ ト制御装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成する本 発明は、次の発明特定事項を有する。第1の発明は、ロ ボットと物との干渉を防止するロボットの制御装置にお いて、ロボットハンド部分を球とこの球の中心どおしを つないだビームとでモデル化すると共に上記ロボットハ ンド部分の可動領域を上記物の形状から設定し、上記可 動領域内にあって上記球とビームの位置と姿勢から各々 の上記軸の可動領域を更に限定した、ことを特徴とす

【0006】第2の発明は、第1の発明にあって、上記 ビームと上記物の形状の境界線との交点を割り出し可動 領域を更に限定したことを特徴とする。

【0007】第3の発明は、上記第1又は第2の発明に あって、上記ビームの太さと傾きとを加味して上記可動 領域を更に限定したことを特徴とする。

【0008】第4の発明は、上記第1,第2又は第3の 発明にあって、ロボット作業中での経路上にて上記可動 領域のチェックを行なうようにしたことを特徴とする。 【0009】第5の発明は、上記第4の発明にあって、

上記可動領域移動中干渉領域への到達前は、速度を制限 して運転するようにしたことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】とこで、図1ないし図9を参照し て本発明の実施の形態の一例を説明する。図1は、

(a) にてロボットの一例の全体の模式図と(b) にて 先端の手首部とロボットハンド部分を示したものであ る。図1では、ロボットアーム1の先端にピッキングの 把持部2を有するロボットハンド部分3を有しており、 この図1を基にして手首部4とハンド部3とをビームに 示の際に周辺との干渉がなければ、全く問題なく作業を 30 て模擬して端点(頂点部)や、部材を内包あるいは近似 できるように球を配置したモデルを作成する。

> 【0011】すなわち、図2に示すように手首部4の回 転軸を端点Cを中心に球を設定し、ついでハンド部3の 端点(回転軸ではないが頂点) Bを中心として球を設定 し、更にハンド部3の把持部中心を端点Aとして球を設 定し、これら軸C、B、Aを結びビームとする。この場 合、TCPはTool Center Point の略であり、ハンド先 端を指す。

【0012】かかる球及びビームの設定は、物体との干 いう問題を有している。また、別の方策として厳密なワ 40 渉の有無の点を考慮して行なわれ、関節の軸心や角・頂 点に端点を設定し、球の半径を回転軸の半径、部材を内 包する球の半径の如く設定する。そして、この球やビー ムの設定によりロボットをモデル化することができ干渉 の有無に当り比較的少ない演算量による処理が可能とな

> 【0013】一方、例えばワークのピッキングに当り、 干渉の対象となる物を指定する。例えば図3に示す箱5 を指定し、との箱5にあわせて座標系(ワークフレーム と称す)を設定する。ついで、この箱5の形状によって

50 可動領域を設定する。図3の如く直角座標系において、

3

図4の如き箱内部と箱上方での可動領域は次の条件とな る。

箱内部

 $0 \le x \le x_{nax}$ 

 $0 \le y \le y_{nax}$ 

0 ≦ z

... (1)

箱上方

x < 0,  $x_{max} < x$ 

 $y < 0, y_{max} < y$ 

... (2)  $z_{nex} < z$ 

【0014】箱内部や箱上方の座標はこの図3、図4の 例ではワークフレームに係るものであるが、図2に示す ロボット側のハンド先端TCPの位置・姿勢を基準にし て必要な座標変換を行なう必要がある。例えば、座標系 としては、ロボットを基準とした座標系、ワークを基準 とした座標系あるいは画像処理の場合には画像処理装置 の持つ座標系があり、別の座標系を一致させる作業が必 要である。この例では、ハンド先端TCPの位置・姿勢 が与えられた場合、図2のA、B、C各点のワークフレ ームにおけるハンド先端TCPの位置と姿勢を \*T。と して与えられた場合、『Tr をTCPからツールフレー ムへの変換行列、「T<sub>A</sub>, 「T<sub>B</sub>, 「T<sub>C</sub>をツールフレ ームでの点A、B、Cの位置・姿勢としたとき、ワーク フレームでの点A、B、Cは次のようになる。

 $^{\mathsf{p}}\mathsf{T}_{\mathsf{A}} = ^{\mathsf{p}}\mathsf{T}_{\mathsf{P}} \cdot ^{\mathsf{p}}\mathsf{T}_{\mathsf{T}} \cdot ^{\mathsf{T}}\mathsf{T}_{\mathsf{A}}$ 

 $^{\bullet}T_{\bullet} = ^{\bullet}T_{\bullet} \cdot ^{\bullet}T_{\bullet} \cdot ^{\tau}T_{\bullet}$ 

 $^{*}T_{c} = ^{*}T_{p} \cdot ^{p}T_{\tau} \cdot ^{\tau}T_{c}$ ... (3)

【0015】とのようにして求めた点A、B、Cは、前 は球の半径 r<sub>k</sub> , r<sub>k</sub> , r<sub>c</sub> を加味すると、上式(1) (2) は次式となる。

<点Aについて>

(箱内の可動領域)

 $r_{A} \leq x \leq x_{aax} - r_{A}$ 

 $r_{A} \leq y \leq y_{max} - r_{A}$ 

 $r_{A} \leq z$ 

また、(箱外の可動領域)

 $x < -r_A$  ,  $x_{max} + r_A < x$ 

 $y < -r_A$  ,  $y_{max} + r_A < y$ 

 $z_{max} + r_{*} \leq z$ 

【0016】<点Bについて>

(箱内の可動領域)

 $r_{B} \leq x \leq x_{max} - r_{B}$ 

 $r_s \leq y \leq y_{max} - r_s$ 

r<sub>s</sub> ≦z

また、(箱外の可動領域)

 $\chi < -\Gamma_{B}$  ,  $\chi_{max} + \Gamma_{B} < \chi$ 

 $y < -r_s$  ,  $y_{sex} + r_s < y$ 

 $z_{nax} + r_n \leq z$ 

【0017】<点Cについて> (箱内の可動領域)

 $r_c \leq x \leq x_{max} - r_c$ 

 $r_c \leq y \leq y_{max} - r_c$ 

r<sub>c</sub> ≦z

また、(箱外の可動領域)

 $x < -r_c$ ,  $x_{***} + r_c < x$ 

 $y < -r_c$ ,  $y_{max} + r_c < y$ 

 $z_{max} + r_s \leq z$ 

10 【0018】以上のようにして端点A, B, Cが上記条 件を満たすx、y、zの範囲内であれば干渉が生じな い。つまり、点A、B、Cの位置を求めてこの位置が可 動領域内にあるかどうかを判断している。

【0019】上述の説明では半径 r, r, r。を加 味した点A、B、Cが可動領域内にあるか否かの判定手 順を述べたが、ビームについても同様に干渉が考えられ る。図5に示すように点Aと点Bを結ぶビームと箱5の 側壁を含む平面との交点が Z \*\*\* 以下の場合には干渉が 生じ、また点Cと点Bとを結ぶビームについても図6に ーム上での位置・姿勢を求めることになる。ワークフレ 20 示すように干渉が生ずる。したがって、これらビームと 箱5の側壁面との干渉を判断する必要が生ずる。

> 【0020】更には、図2、図5、図6に示すモデル化 したビームでは、その太さを考慮していない。とのた め、実際上はモデル化したビームでは干渉が生ずるおそ れがある。したがってビームを円柱にてモデル化してビ ームの太さを考慮する。すなわち、円柱の半径 r とする とき、上述の図5、図6に示すビームの干渉チェックに おいては、ビームとの交点がZax + r < z の条件を満 たすことにより、干渉しないようにしている。

述の箱内部及び箱上方に存在することとなる。この条件 30 【0021】更に、図7に示すようにビームと箱5の側 壁を含む平面との交点が上式 Z ... + r < z の条件を満 たす場合でも、ビームが箱5に対して傾斜して位置する ときには、干渉が起こり得る。このため、ビームと箱5 の側壁を含む平面とが交わる角度 θ を求めて図7に示す 長さ1を求めるようにしている。 つまり、図7に示すよ うにビームと箱5とが干渉する限界は、角度 $\theta$ が決まる と $l = r/\cos\theta$ が決まるので、このlが $z_{max}+(r/\cos\theta)$  $s\theta$ ) < z を満たす条件となる。

> 【0022】上述のとれまでの説明は、点A、B、C及 40 びこれらをつなぐビーム、ビームの太さ、ビームの傾き を考慮した干渉の判断を行なうものであるが、この判断 はロボットの動作開始前の目標点について干渉があるか どうかにつき行なっている。しかし、目標点が仮に動作 可能範囲であっても目標点に到る経路上にて干渉が生ず る可能性がある。このため、経路上にてリアルタイムに 上述のチェックを行なうようにすれば、確実に干渉を防 ぐことができる。

【0023】上述の経路上にて、すなわち移動中に干渉 が生ずるような場合、機器の損傷を最小限にするために 50 は、エリアセンサやタッチセンサを設けてロボットと箱

との干渉を監視し、干渉が発生した場合、速やかにロボ ットを停止させることが考えられる。しかし、安全性を 更に向上させるべくリアルタイムの各チェック点におい て干渉領域までの距離のうち最小値を用いて動作速度を 制限する。つまり、点A、B、Cにて図8に示すように 可動領域境界までの距離(干渉領域までの距離)を求め ると、点Aの場合、x軸に沿い片方の壁にてx,r 、 、他の片方の壁にて(x \*\*\* - r 、) - x 、が零で ないとき、 y軸に沿い片方の壁にて y 、 - r 、 、他の片 には z 軸に沿い z, - r, が零でないときは、いずれも 干渉は生ぜず干渉領域までの距離を求めることができ

【0024】また、図9に示すようにビームに関して可 動領域境界までの距離を求めると、 2 👡 よりビーム座 標値が大きい場合(z-z。。、)、rを加味してビーム 座標値が大きい場合(z-(z<sub>\*\*</sub> + r))、rと傾き を加味してビーム座標値が大きい場合(z - (z \*\*\* +  $r/\cos\theta$ )) には、干渉は生ぜず干渉領域までの距離を 求めることができる。

【0025】一方、減速開始距離1。を設定し前述の如 く求めた干渉領域までの距離1がこの減速開始距離1。 より大きい場合速度の制限をせずに運転し、1。より小 さい場合には例えば下記の式にて速度を制限する。指定 速度を v 。 最低速度を v 。 。 運転速度を v とするとき、  $v = (1/l_d) v_p \setminus COv m v < v_{ain} Obe = v = v = v = v$ vara とする。この結果、干渉した場合の機器の損傷を 最小限に抑えることができる。

[0026]

\* (発明の効果)以上説明したように本発明によれば、ロ ボットと物との干渉を防止するロボットの制御装置にお いて、ロボットハンド部分を端点を中心とした球とこの 球の中心どおしをつないだビームとでモデル化すると共 に上記ロボットハンド部分の可動領域を上記物の形状か ら設定し、上記可動領域内にあって上記球とビームの位 置と姿勢から各々の上記軸の可動領域を更に限定したと とにより、予め干渉の有無をチェックできるので、機器 の損傷もなく、また単純なモデルにて干渉の有無をチェ 方の壁にて(y 🔩 🛪 🗕 🖍 ) – y 🖈 が零でないとき、更 🛮 10 ックすることができ、このためワークの厳密な位置決 め、可動領域の極端な制限がなくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ロボットの説明図。

【図2】モデリングした説明図。

【図3】箱の説明図。

【図4】可動領域の説明図。

【図5】ビーム干渉状態図。

【図6】ビーム干渉状態図。

【図7】アーム干渉の説明図。

【図8】干渉領域までの説明図。

【図9】ビームの干渉領域までの説明図。

【符号の説明】

1 ロボットアーム

2 把持部

3 ロボットハンド部分

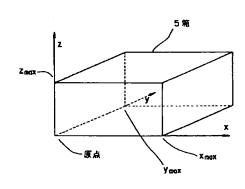
4 手首部

5 箱

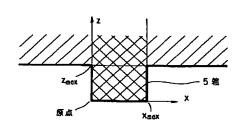
20

A, B, C 端点

【図3】



【図4】



【図6】

